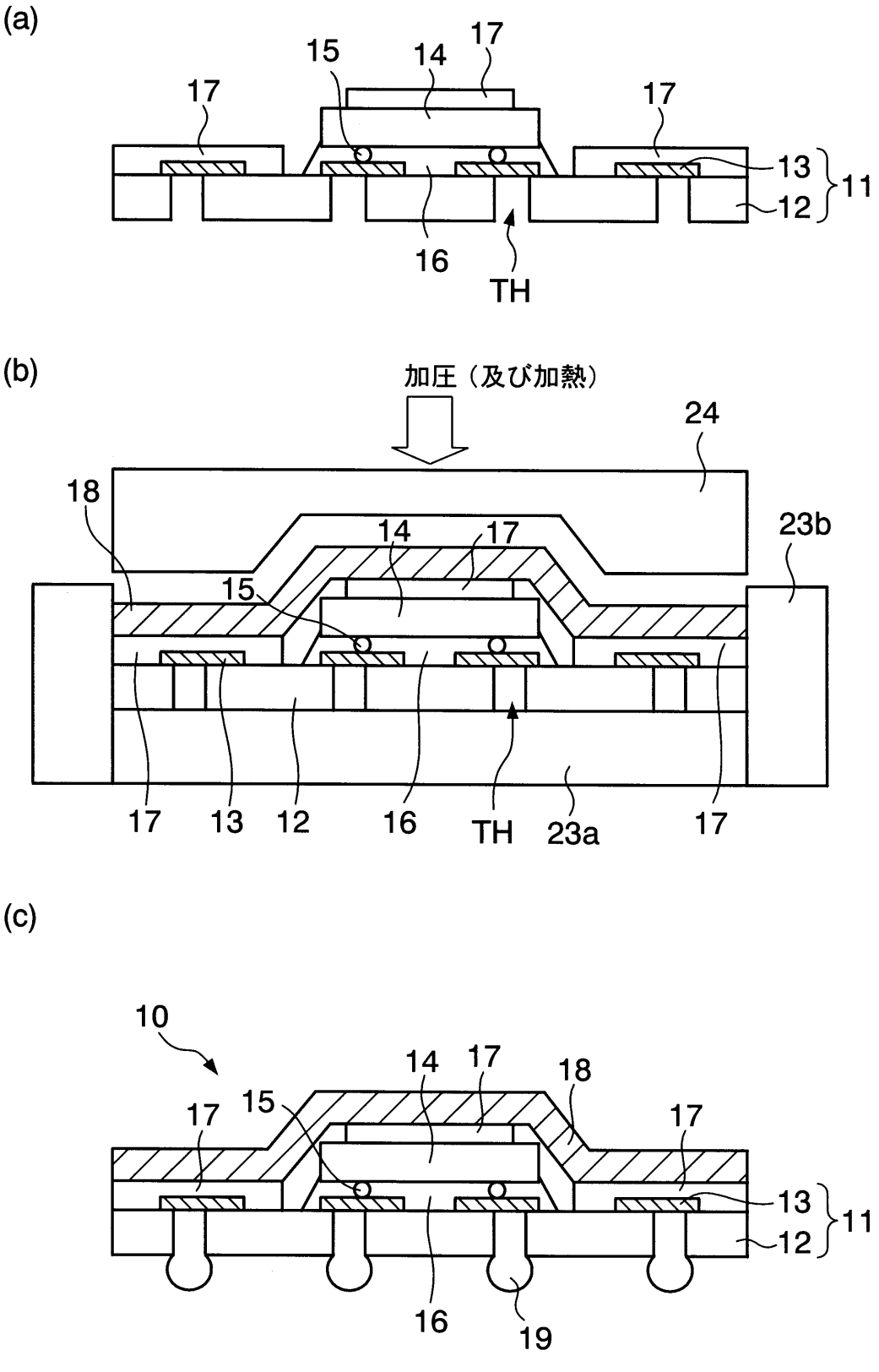
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成19年1月18日(2007.1.18)

【公開番号】特開2001-210761(P2001-210761A)
【公開日】平成13年8月3日(2001.8.3)
【出願番号】特願2000-14809(P2000-14809)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　23/34　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　23/34　　Ａ

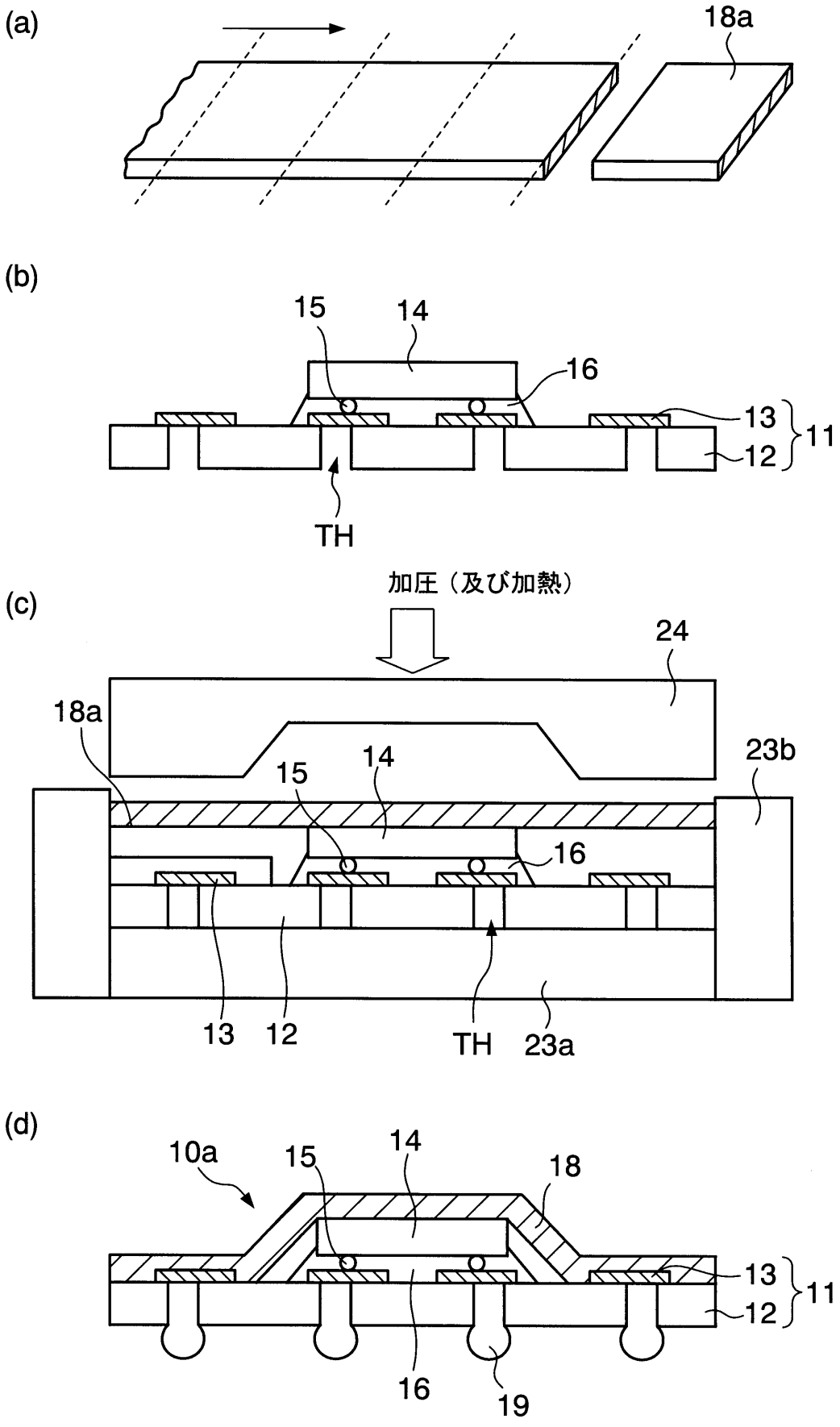
【手続補正書】
【提出日】平成18年11月24日(2006.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図５】



【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図６】


(a)
18a
(b)
15
14
16
13
12
11
TH
(c)
加圧（及び加熱）
24
18a
23b
15
14
16
13
12
TH
23a
(d)
10a
15
14
18
13
12
11
16
19